PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-097174

(43)Date of publication of application: 23.04.1991

(51)Int.CI.

(22)Date of filing:

G11B 21/21

(21)Application number: 01-233002

11.09.1989

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(72)Inventor: KANDA HIDEKAZU

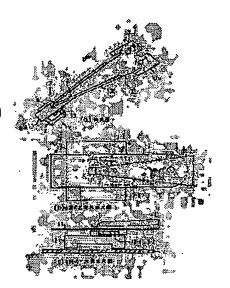
KANEMINE MASAAKI WAKAMATSU HIROAKI HINOBAYASHI TAKEO TSUCHIYA KAZUNORI

(54) MAGNETIC HEAD ASSEMBLY

(57)Abstract:

PURPOSE: To maintain floating constant and to compensate offtrack by controlling the mounting angle of a magnetic head slider and a gimbal by the voltage to be impressed to piezoelectric elements.

CONSTITUTION: Two pieces of the piezoelectric elements 13 which can respectively independently control the magnetic head slider 12 with respect to the gimbal 11 are fixed so that the angle of mounting the magnetic head slider 12 to the gimbal 11 can be controlled. A so-called yoke angle which the magnetic head possesses with the traveling direction and which is generated in the magnetic head positioning mechanism constituted of a rotary type actuator is eliminated in this way. The offtrack is compensated by the control of the piezoelectric element 13 while the floating amt. of the magnetic head is maintained constant.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-97174

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月23日

G 11 B 21/21

7520-5D A E 7520-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

磁気ヘッド組立体

> ②特 願 平1-233002

22出 願 平1(1989)9月11日

⑫発 明 者 神 田 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 英 内

@発 明 者 金 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 理 明

⑫発 明 者 若 松 弘 晃 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

@発明者 日 野 林 武夫 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

勿出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 個代 理 人

弁理士 青 木 外 4 名

最終頁に続く

BA

1. 発明の名称

磁気ヘッド組立体

2. 特許請求の範囲

1. スプリングアーム (10) 、ジンパル (11) 、 磁気ヘッドスライダー(12)から構成される磁気 ヘッド組立体において、

磁気ヘッドスライダー(12)がジンパル(11) に対して各々独立して制御できる少なくとも2個 の圧電索子(13)を介して固定され、核磁気ヘッ ドスライダー(12)のジンパル(11)に対する取 り付け角を制御可能としたことを特徴とする磁気 ヘッド組立体。

3. 発明の詳細な説明

〔概 要〕

磁気ディスク装置に用いられる磁気ヘッド組立 体に関し、

ロータリー型アクチェータに起因するヨー角を 補償して磁気ヘッドの浮上安定性を高めることが でき、且つオフトラックの補償も可能とすること

を目的とし、

スプリングアーム、ジンバル、磁気ヘッドスラ イダーから構成される磁気ヘッド組立体において、 磁気ヘッドスライダーがジンパルに対して、各々 独立して制御できる少なくとも2個の圧電業子を 介して固定され、核磁気ヘッドスライダーのジン バルに対する取り付け角を制御可能とするように 構成する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気ディスク装置に用いられる磁気へ ッド組立体に関し、特に磁気ヘッドスライダーの 浮上変動を小さくでき、且つオフトラックを補償 することができる磁気ヘッド組立体に関する。

近年のコンピュータシステムの高速化、大容量 化の要求に伴い、その外部記憶装置である磁気デ ィスク装置に対する高速化、高記録容量化の要求 がますます高まってきている。

〔従来の技術〕

現在の磁気ディスク装置はウインチェスター型 と呼ばれ、磁気ヘッドと磁気ディスクの組合せを 固定にし、これを密封容器(ディスクェンクロー ジャー)内に封入した構造になっている。これに より、塵埃混入による磁気ヘッドや磁気ディスク の破損(ヘッドクラッシュ)が防止できるので、 磁気ヘッドの浮上量を低くすることができ、高密 度化が可能となる。また、磁気ヘッド・磁気ディ スクの組合せの固定により、磁気ヘッドの位置決 め精度が向上し、トラック密度が飛躍的に向上し ている。さらに、磁気ヘッドの磁気ディスク面へ の押し付け荷重を小さくし、磁気ディスクの停止 時は磁気ヘッドを磁気ディスク上に接触させ、磁 気ディスクの回転にともない浮上させることによ り、磁気ヘッドのロード/アンロード機構を簡略 化している。(CSS=コンタクト・スタート・スト ップ)このような技術の進歩により、現在ではへ ットの浮上量は0.1㎞の低浮上にまで達しようと している。

磁気ヘッドスライダー12から構成される磁気ヘッド組立体において、磁気ヘッドスライダー12かジンパル11に対して各々独立して制御できる少なくとも2個の圧電素子13を介して固定され、該磁気ヘッドスライダー12のジンパル11に対する取り付け角を制御可能とすることを特徴とする。

(作用)

本発明では、磁気ヘッドスライダー12をジンパル11に対する取り付け角を圧電素子13に印加する電圧で制御することが出来るため、ロータリー型アクチェータで構成された磁気ヘッド位置決め気へはで生じるヨー角を無くすることができ、磁気イッドの浮上量を一定に出来ると共に、圧電素子の制御によってオフトラックを補償することもできる。

(実施例)

第1図は本発明の実施例を示す図であり、(a)

また、磁気ディスク装置の小型化に対する要求 に対応するために、第3図の如き磁気ヘッド位置 決め機構部がコンパクトに構成できるロータリー 形アクチェータなどの技術も採用されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

ところが、ロータリー型アクチェータの場合装置を小型化できるというメリットはあるが、磁気ヘッド 2 が走行方向に対して角度を持ついわゆるョー角が生じ、磁気ヘッドの位置決めによって浮上量が変化するという問題がある。

本発明は、ロータリー型アクチェータの長所 (機構を小型化できる)を保ちつつ磁気ヘッドの 浮上安定性を高めることができ且つオフトラック の補償も可能となる磁気ヘッド組立体を提供する ことを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために本発明の磁気ヘッド 組立体では、スプリングアーム10、ジンバル11、

は斜視図、(b)はa図のZ矢視図、(c)はa 図のY矢視図である。

なお圧電素子13-1・13-1には、二成分系の Pb(MgNb)O₃-PbTiO₃、またはPb(CoW)O₃ の焼結性、 分極性を改善するためにPb をCa に置換し、MnO₃ NiO を添加したもの等を多層に積層して焼結した

特開平3-97174(3)

ものが用いられる。前者は素子厚さ10㎜、一層の厚さ 100㎜で 100 V を印加した時に10㎜の変位が得られる。後者は素子厚さ 2㎜、印加電圧 100 V で約 5㎜の変位が得られる。

このように構成された本実施例の作用を第2図により説明する。

第2図(a)に示すように圧電素子13-1・13-2に電圧を印加しない時は磁気へッドスライダー12は実線で示した状態であるか、圧電素子13-1とそれが伸びる方向の電圧を印加に長さで示した方向の電圧を間に接続で示した方向の電子子13-1との間に接続で示した方向の電素子13-1とに変素子13-2にそれが伸びる方示で電素子13-1と圧電素子13-2にそれが伸びる方示で電素子13-1と圧電素子13-2に形成の方向に取り付け角のでは、圧電素子13-1とに変更が変数を生じ、前記とは逆取り付け角の数数を出して、圧電素子13-1・13-2に印加する。逆連動して、圧電素子13-1・13-2に印加すると連動して、圧電素子13-1・13-2に印加すると連動して、圧電素子13-1・13-2に印加すると

うに制御すれば、常に磁気ヘッドスライダー12が 走行方向に向くようになり、ヨー角を生じるため に起こる浮上変動を無くすることができる。

更に、第2図(c)に示すように、サーポ回路と連動させて両方の圧電素子13-1・13-2を同じ長さに変位させれば、2点鎖線で示すようにョー角を生じないでトラック幅方向に磁気ヘッドスライダー12を移動させることができ、ロータリーアクチェータを動かさないでオフトラックを補償することも可能となる。

〔発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、磁気へッドスライダーとジンパルとの取り付け角を圧電素子に印加する電圧によって制御することが出来るため、ロータリー型アクチェータに於いてもョー角が生じないため、浮上力を一定にすることも可かましない、小型で且つリード・ライト時のデータの信頼性の高い磁気ディスク装置を構成することが

可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す図、

第2図は本発明の実施例の作用を説明するため の図、

第3図は従来の磁気ディスク装置の要部を示す 図である。

図において、

10はスプリングアーム、

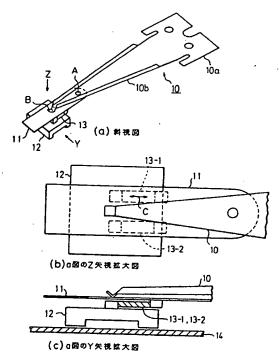
11はジンパル、

12は磁気ヘッドスライダー、

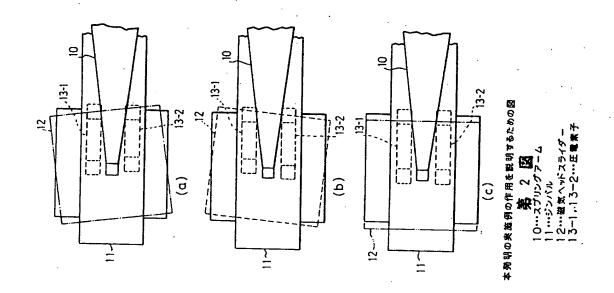
13.13-1.13-1は圧電粜子、

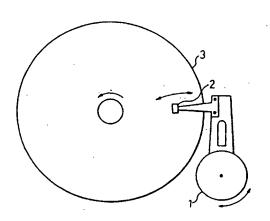
14は記録媒体

を示す。



ド男明の実施例を示す⊠ ・ 第 1 図





従来の磁気ディスク装置の要部を示す図

3 図

1・・・ロータリー型アクチェータ 2・・・磁気ヘッド 3・・・磁気ディスク

第1頁の続き

⑩発 明 者 土 屋 和 惠 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内